

微細構造デバイス研究開発フォーラム

平成30年度セミナー開催案内

香川大学微細構造デバイス統合研究センターをはじめ、香川インテリジェントパーク内では、産学官の関係者が連携して、広域的な人材ネットワークを構築することにより、新事業・新産業を創出することを目指しています。このため、当フォーラムでは、香川大学創造工学部などの関係機関と協力して定期的にセミナーを開催しています。

今回は、安心・安全に係る MEMS 技術のほか、MEMS 技術を活用したシステムの実例について御講演いただきます。(プログラムは下記のとおりです。)

微小な部品や機械要素技術を利用した製品開発に関心を持つ企業や大学、公設試験研究機関等の皆様が、多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。

日 時 : 平成31年3月14日(木) 13:30~
会 場 : 香川産業頭脳化センタービル2階 一般研修室
高松市林町2217-15
参加費 : 無料
プログラム :

(1) 13:30~13:40

挨拶

微細構造デバイス研究開発フォーラム会長
(公財)かがわ産業支援財団理事長

大平 文和
大津 佳裕

(2) 13:40~14:40

講演①「安全・安心社会の実現に向けた MEMS 技術」

一般財団法人マイクロマシンセンター
MEMS システム開発センター センター長

武田 宗久 氏

(3) 14:50~15:50

講演②「マルチ振動センシングによるインフラ診断の最前線 -事後から予防保全へのパラダイムシフト-」

京都大学大学院工学研究科 社会基盤工学専攻
インフラ先端技術共同研究講座 特定教授

塩谷 智基 氏

(4) 15:55~16:25

講演③「スマートシティたかまつ」の実現を目指して

高松市総務局 情報政策課 ICT 推進室 室長補佐

平井 賢太郎 氏

主 催 微細構造デバイス研究開発フォーラム
香川大学微細構造デバイス統合研究センター
香川大学産学連携・知的財産センター ナノテクノロジー支援室
(公財)かがわ産業支援財団

微細構造デバイス研究開発フォーラム平成30年度セミナー申込書

○申込方法：下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX 又はメールで送付して下さい。

○FAX：087-864-6303、E-mail：scn@kagawa-isf.jp

○申込期限：平成31年3月8日（金）

○問合せ：（公財）かがわ産業支援財団 産学官連携推進課 宮本 TEL 087-840-0338

企業・所属団体名		
所在地／住所		
連絡先 Tel		
連絡先 E-mail		
	所属・役職名	氏名
参加者 1		
参加者 2		
参加者 3		
参加者 4		
参加者 5		

【会場周辺図】



【交通アクセス】

JR 高松駅から

- ・車で約25分
- ・ことでんバス
サンメッセ・川島・西植田線
サンメッセ経由便
「サンメッセ香川」下車すぐ

車でお越しの場合

香川産業頭脳化センター内の来客用駐車場は、混雑が予想されるため、**サンメッセ香川の向かい側にある臨時駐車場に駐車をお勧めいたします。**
なお、契約者用駐車場への駐車は厳禁です。